

平成28年度 かき処理・加工施設監視計画及び監視結果(再掲)

	施設数	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			年 間		
		設定監視 計画件数 (a)	監視実 施件数 (b)	監視実 施率(%) (b/a)	設定監視 計画件数 (c)	監視実 施件数 (d)	監視実 施率(%) (d/c)	設定監視 計画件数 (e)	監視実 施件数 (f)	監視実 施率(%) (f/e)	設定監視 計画件数 (g)	監視実 施件数 (h)	監視実 施率(%) (h/g)	設定監視 計画件数 (h)=(a+c+e+g)	監視実 施件数 (i)=(b+d+f+h)	監視実 施率(%) (i/h)
かき処理場	78	0	2	-	64	65	102%	87	63	72%	39	20	51%	190	150	79%
かき入札場	3	0	0	-	1	0	0%	3	1	33%	1	2	200%	5	3	60%
かき袋詰め加工	57	0	6	-	36	28	78%	87	65	75%	40	42	105%	163	141	87%
合 計	138	0	8	-	101	93	92%	177	129	73%	80	64	80%	358	294	82%